

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

B. Patterning 분과

Room D

스카이홀 (본관, 2층)

2013년 2월 6일(수) 09:40-10:55

[WD1-B] Patterning

좌장: 김현우(한양대학교), 이승걸(인하대학교)

- | | | |
|---------|-------------|---|
| WD1-B-1 | 09:40-09:55 | Bioinspired Synthesis of Silica Sphere-Bridge Networks
Jaeseok Yi, Sun Sang kwon, and Won Il Park
Department of Material Science & Engineering, Hanyang University |
| WD1-B-2 | 09:55-10:10 | A Comparison Study on EUV Patterning of PTD and NTD for 2Xnm DRAM
Jiil Kim, Changil Oh, Junggun Heo, Junghyung Lee, Cheolkyu Bok, Myoungsoo Kim, and Hyosang Kang
R&D Division, SK Hynix Inc. |
| WD1-B-3 | 10:10-10:25 | The Fabrication and Evaluation of Attenuated Phase Shift Mask for EUV Lithography
이재욱 ¹ , 홍성철 ¹ , 이승민 ¹ , 정시준 ² , 안진호 ¹
¹ 한양대학교 신소재공학과, ² 한양대학교 나노융합과학과 |
| WD1-B-4 | 10:25-10:40 | Modeling and Simulation of Spacer Multiple Patterning Process
Sang-Kon Kim
Department of Applied Physics, Hanyang University |